

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成20年5月15日 (2008.5.15)

【公開番号】特開2006-275764(P2006-275764A)

【公開日】平成18年10月12日 (2006.10.12)

【年通号数】公開・登録公報2006-040

【出願番号】特願2005-95285(P2005-95285)

【国際特許分類】

G 0 1 R 33/07 (2006.01)

H 0 1 L 43/06 (2006.01)

H 0 1 L 43/08 (2006.01)

H 0 1 L 43/12 (2006.01)

H 0 1 L 43/14 (2006.01)

G 0 1 R 33/09 (2006.01)

【 F I 】

G 0 1 R 33/06 H

H 0 1 L 43/06 Z

H 0 1 L 43/08 Z

H 0 1 L 43/12

H 0 1 L 43/14

G 0 1 R 33/06 R

【手続補正書】

【提出日】平成20年3月28日 (2008.3.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 3】

前記ホール素子の上方に配線層が設けられ、該配線層の中にホール素子検査用コイルが設けられた請求項 1 記載の 3 軸磁気センサ。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 1 0 】

請求項 3 に記載の発明は、前記ホール素子の上方に配線層が設けられ、該配線層の中にホール素子検査用コイルが設けられた請求項 1 記載の 3 軸磁気センサである。